

令和4年2月15日

学生各位

入試課

令和4年度一般選抜（前期日程・後期日程）の実施について

下記のとおり一般選抜を実施しますので、入構する際は学生証を携行し、試験室周辺では、静穏な環境の保持に協力願います。

なお、下記に記載の使用建物内の講義室については、各試験日までに特別な清掃を行いますので、使用した場合は、各自で原状復帰（机の移動、後片付け、清掃等）を行ってください。

記

■一般選抜（前期日程）

日 時：令和4年2月25日（金） 9：30～15：30頃
令和4年2月26日（土） 9：30～12：30頃

受験予定者数：約1,200名

使用建物：1号館、2号館、3号館、6号館、11号館
東1号館、東3号館

（清掃実施日：2月16日から2月24日の間）

■一般選抜（後期日程）

日 時：令和4年3月12日（土） 9：30～15：00頃

受験予定者数：約900名

使用建物：1号館、2号館、3号館、6号館、8号館、11号館、15号館
西実験棟、西プレハブ、東1号館、東3号館、60周年記念館

（清掃実施日：3月4日から3月11日の間）

本件担当：入試課学部入試係

（内線 7164）